FAX送信票

国立科学博物館
産業技術史資料情報センター
赤間　行
FAX：03-3510-0889

第1回 国際シンポジウム「日本の技術革新 ―経験蓄積と知識基盤化―」に参加を希望します。

- お名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
- ご所属：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
- 役職：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
- ご住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
- 電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
- FAX番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
- E-mailアドレス：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

国際シンポジウム参加のお申し込みは、必要事項をご記入の上、平成18年2月28日(火)までに国立科学博物館産業技術史資料情報センター(FAX：03-3510-0889)へお送り下さい。

お申し込みの確認後、参加票を電子メールまたはFAXにてお送りしますので、当日ご持参下さい。

なお、誠に恐れ入りますが、定員になり次第締め切らせていただきますので、あらかじめご了承下さい。

● 懇親会の出欠について（該当するものに○をつけて下さい）

出席する　・　欠席する